

(11)Publication number:

01-172745

(43) Date of publication of application: 07.07.1989

(51)Int.CI.

GO1N 27/46 GO1N 27/58

(21)Application number: 62-332841

(71)Applicant: HONDA MOTOR CO LTD

(22)Date of filing:

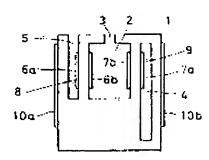
28.12.1987

(72)Inventor: NAKAJIMA TOYOHEI

MIENO TOSHIYUKI

(54) HEATER TEMPERATURE CONTROL DEVICE OF OXYGEN CONCENTRATION SENSOR (57) Abstract:

PURPOSE: To hold the temp. of an oxygen concn. detection element to proper temp., by providing an oxygen pump element, a battery element and a heater. CONSTITUTION: A solid electrolyte material 1 and a pair of electrodes 6a, 6b act as an oxygen pump element 8 and the electrolyte material 1 and a pair of electrodes 7a, 7b act as a battery element 9. Electric heaters 10a, 10b are provided to the outer wall surfaces of both of an atmosphere reference chamber 4 and an electrode protective hole 5 so as to be connected in parallel to each other. The voltage corresponding to the difference between the oxygen concns. of both of an air stagnation chamber 2 and the atmosphere reference chamber 4 is generated between the electrodes 7a, 7b of the battery element 9 and supplied to a pump current control means. This pump current control means supplies a pump current between the electrodes 6a, 6b of the oxygen pump element 8 so that the voltage generated in the battery element 9 becomes equal to the reference



voltage corresponding to a theoretical air/fuel ratio. By this method, the temp. of an oxygen concn. detection element can be held to proper temp.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

This Page Blank (uspto)

[Date of requesting appear ainst examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

This Page Blank (uspto)

(19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-172745

⑤Int Cl.¹

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成1年(1989)7月7日

G 01 N 27/46

J - 7363 - 2G B - 7363 - 2G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

図発明の名称

酸素濃度センサのヒータ温度制御装置

②特 願 昭62-332841

郊出 願 昭62(1987)12月28日

砂発 明 者 中 島

豊 平

敏 幸

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究

所内

⑩発明者 三重野

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究

所内 東京都港区南青山2丁目1番1号

⑪出 願 人 本田技研工業株式会社

00代 理 人 弁理士 藤村 元彦

阴 概 28

1. 発明の名称

酸素濃度センサのヒータ温度制御装置 2、特許請求の範囲

(1) 内地エンジンの排気系に設けられ排気ガス中の酸素減度に応じた出力を発生する酸素減度度検出来子を加熱する器熱強度センサのヒータ温度機能を設定する酸素濃度センサのヒータ温度機能を設定する設定を検出する温度検出すると、検出された排気ガス温度に応じた目標に与タ抵抗値を設定する設定手段と、検記ヒータの抵抗が目標に一タに電圧を印加する電圧印加手段とからなることを特徴とするヒータ温度制御装置。

(2) 内燃エンジンの排気系に設けられ排気ガス中の限素適度に応じた出力を発生する股系適度検出来子及び該酸素適度検出素子を加熱する電熱に 一タを有する酸素適度センサのヒータ温度制御装置であって、排気ガス温度を検出する過度検出手 段と、エンジンの排気ガス流風を検出する筬風検出手段と、検出された排気ガス温度及び排気ガス 流風に応じた目標ヒータ抵抗値を設定する設定手段と、前記ヒータの抵抗値が目標ヒータ抵抗値に等しくなるように前記ヒータに電圧を印加する電流供給手段とからなることを特数とするヒータ温度制御装置。

3. 発明の詳細な説明

技術分野

本発明は内燃エンジンの排気ガス中の耐穀額度を検出する股系額度センサのヒータ温度制即装置に関する。

背景技術

いる。

このような空燃比制御装置に用いられる酸素療 度センサにおいては、通常、酸素イオン伝導性固 体電解質材からなる酸素額度検出素子が設けられ ている。酸素源度検出素子は特に酸素濃度比例型 の素子の場合にはエンジンの定常延転前の排気が ス温度より十分高い温度にしないと、活性状態と ならず所望の酸素腐皮検出特性が得られない。よ って、酸素源度後出案子を加熱する電熱ヒータが 設けられ、エンジン連転が開始されると、ヒータ にヒータ間度制御装置から電流が供給されヒータ が発熱するようになっている。

かかるヒータ温度制御装置においては、酸素額 度検出素子の温度を適切な温度に維持するために ヒータ抵抗額が所定値になるようにヒータに循統 を供給することが行なわれている。これは、第1 図に実験aで示すように酸素濃度検出素子の温度 はヒータ抵抗値に比例するからである。しかしな がら、ヒータ抵抗値と酸素濃度検出素子の間度と の関係は第1図に破ねり、cで示したように排気

い。よって、酸素濃度検出素子温度を目標温度に 雑 持 するためにヒータ抵抗値を所定値に制御 しよ うとしても第3図に示すように排気ガス温度が変 化すると、酸素激度検出素子の温度が変勢する。 しかしながら、酸素液度検出素子の温度が高過ぎ たり、低過ぎると酸素濃度検出糖度の悪化だけで なく、系子自身の耐久性が悪化する。また、排気 ガス波肌が変化した場合にも同様にヒータの温度 変化を招き、その結果、酸素濃度検出素子の温度 が変動することが分かった。

発明の母斐

そこで、本発明の目的は、腹索濃度検出素子の 温度を適切な温度に維持することができる限案混 度 センサのヒータ 濁 皮 訓 御 装 置 を 疑 供 す る こ と で ある。

木原第1の発明による酸素濃度センサのヒータ 温度制御装置においては、排気ガス温度を検出す る温度検出手段と、検出された換気ガス温度に応 じた目標ヒータ抵抗値を設定する設定手段と、ヒ ータの抵抗値が目標ヒータ抵抗値に奪しくなるよ

ガス温度や将気流信によってはらつきを生する。

郊 2 図は排気ガス温度が高い場合 (T exh μ) 及び低い場合(Texh L)のヒータ位置と酸素源 成検出業子位置との温度状態を示している。 この 図からはヒータ発熱量、すなわち目標温度が同一 であっても排気ガス温度が高い場合にはヒータ位 置での温度は目標温度より非常に高くなり、逆に 排気ガス温度が低い場合にはヒータ位置での温度 が目標温度付近であっても酸素額度検出素子位置 での沿皮は目標温度よりも低くなることが分かる。 この原因として排気ガス温度とヒータ位置での温 度 との差により 熱 伝達鼠が 異なるため と考えられ る。すなわち、百排気ガス温度の時には排気ガス はヒータを加熱するように作用するが、低μ気ガ ス温度の時には排気ガスはヒータを冷却するよう に作用するためである。またヒータ位置と設素機 改領出案子位間との間は所定の距離を有している のでヒータ温度を目標温度に制御しても設整源度 校出素子位置での温度は目標温度より低下し、特 に高俳気ガス温度の状態ほどその低下度合は大き

うにヒータに電圧を印加する電圧印加手段とから なることを特徴としている。また本額第2の発謝 による酸素濃度センサのヒータ温度制御装置にお いては、排気ガス温度を検出する温度検出手段と、 エンジンの排気ガス複量を検出する複漿検出手段 と、検出された排気ガス温度及び排気ガス流量に 応じた目標ヒータ抵抗衛を設定する設定手段と、 ヒータの抵抗値が目標ヒータ抵抗値に等しくなる ようにヒータに電圧を印加する電圧印加手段とか らなることを特徴としている。

寒 施 例

以下、本発明の実施例につき蹊付図面を参照し つつ詳糊に説明する。

第 4 図は木発例によるヒータ温度制御装置を顕 えた閔素雅度センサの酸素雅度検出素子を示して いる。この酸素濃度校出素子においては、酸索イ オン伝導性固体電解質材1内に気体拡散制融域と して気体消倒室2が形成されている。気体消倒密 2は囚体部解質材1外部から被測定気体の俳気ガ スを導入する導入孔3に迎通し、導入孔3は図示

特開平1-172745(3)

しない内景にコランの排気管内において排気ガス が気体路留室。月で流入し易いように位置される。 また展界イオン伝導性固体電解質材1には大気を は入する大気基体至4が気体滞留室2と壁を開て るように形成されている。気体滞留室2の大気は 革室4とは反対側の壁部内には電板保護孔5が形 成されている。気体脳密整2と電極保護孔5との 間の壁跡には電板対6 a、6 b が形成され、気体 郡留室2と大気基準室4との間の壁部には電便対 7a. 7bが各々形成されている。 固体溶解質材 1及び電板対6a,6bが酸素ポンプ素子8とし て作用し、固体電解質材1及び電極対7a.7b が電池架子9として作用する。また大気基準整4 及び電極保護孔5の各外壁間には電熱ヒータ10 a, 10bが設けられている。ヒータ10a, 1 Obは互いに並列に接続されている。

酸素イオン伝導性固体電解質材 7 としては、 Z r O 2 (二酸化ジルコニウム)が用いられ、電極 6 a ないし 7 b としては P t (白金)が用いられる。

ロプロセッサ15には駆動回路16が接続され、 駆動回路16はマイクロプロセッサ15の指令に 応じた電圧をヒータ10a,10b及び抵抗11 からなる直列回路に印加する。またマイクロプロ セッサ15には記憶素子としてROM21及びR AM22が接続されている。

一方、クランク外センサ17はエンジンのクランクシャフト(図示せず)の回転に問期したパルス、例えば、TDCパルスを発生する。クランク角センサ17の出力パルスは彼形態形回路18を介してカウンタ19に供給される。カウンタ19は彼形態形回路18の出力パルスの発生間隔をクロックパルス発生回路(図示せず)から出力されるクロックパルス数によって計測してエンジロ転数Neデータとしてマイクロプロセッサ15に供給する。

かかる構成においては、A/D変換器12から 吸気管内絶対圧PeA、排気ガス温度Texh、ヒータ10a,10bの両鏡電圧Vェ及び電流検出 抵抗11の両端電圧として検出されるヒータ電流 電池菓子9の電極7a,7b間には気体滞留室 2と大気程學室4との機構調査をに応じた電圧が 発生し、その電圧は図示しないポンプ電機制御手 段に供給される。ポンプ電機制御手段は電池菓子 9の発生電圧が理論空燃比に対応する基準電圧に 等しくなるように酸素ポンプ菓子8の電極6a, 6b間にポンプ電波を供給する。

第5図に示すようにヒータ10a.10bには可知に電流検出版に11が接続などでは、100ヵ両環で圧及びでで、100ヵ両環で圧及びでは、12に供給されるので、100ヵでで、100ヵででは、12には、100ヵでで、100ヵで

「 H の各情 化、またカウンタ 1 9 からエンジン回 転数 N e を表わす情報がマイクロプロセッサ 1 5 に各々供給される。

マイクロプロセッサ15は所定周期旬に次に示すように各情報に基づいて駆動回路16の印加電圧を設定する。

マイクロプロセッサ15は第6図に示すように 先す、吸気管内絶対圧PBA、排気ガス温度Te× ト、ヒータ10a、10bの両端電圧VH、ヒー 夕間流「H、及びエンジンの転数Neを読み及び エンジン回転数Neから排気が足Qを砕みなび エンジンン回転数Neから排気が足Qを砕えれる。 ステップ52)。排気がス流量Qは例えれる。 Q=K×Ne×PBA なる式により類のははなる。 のはにおいてKは定数である。排気が表みる。 では気ガス温度Te×h に応じてヒータ10a、1 のは損気ガス温度Te×h に応じたまする(ステマケ で排気ガス温度 Q及び排気ガス温度 C と目標低抗値 R T A R との関係は第7図に示す如 くであり、目標抵抗値RTARは排気ガス協用Q の低下に従って茲く設定され、また排気ガス温度 T exh が所定温度範囲(例えば、300~600 で)では排気ガス温度Texh の上昇に従って低く 設定される。かかる目は低抗値RTARの設定デ ータはROM21に予めデータマップとして歯き 込まれているので、マイクロプロセッサ15は非 気ガス流風Q及び排気ガス温度Texh に対応する 目標抵抗値RTARをデータマップから検索して 段定する。なお、排気ガス流量Q伍に排気ガス為 度 Texh と目標抵抗値R TAR との関数式を記憶 しておき、かかる関数式によって目標抵抗額RT ARを辞出しても良い。

このようにして目視弧抗値RTAR を設定した 後、読み込んだヒータ10a.10bの両端電圧 V H 及びヒータ電流 | H からヒータ10a.10 bのヒータ抵抗値RH(WVH/IH)を類出す る(ステップ54)。次いで、ヒータ抵抗値RH と目標紙抗値RTARとの差△R(=RH-RT AR)を算出し(ステップ55)、この差ムRに

ッジ回路が形成されている。このブリッジ回路に は 花 圧 VB が NPNトランジスタ 25のコレクタ ・エミッタ間を介して印加される。抵抗11の両 鑑定圧Va及び抵抗24の両端電圧Vbは差動増 福回路26に供給されている。差動増幅回路26 の出力電圧はトランジスタ25のベースに供給さ れる。すなわち、独圧Va,Vbの差徴圧に応じ た電波がトランジスタ25からヒータ10a,1 ○ bに供給される。また抵抗24には並列に可変 抵抗器27が接続され、この可愛抵抗器27の制 御端はマイクロプロセッサ15に接続されている。 マイクロプロセッサ15は上記した目標抵抗菌R TARに応じて可変抵抗器27の抵抗値を調整す る。可変抵抗器27の抵抗値が変化すると電圧V **りが変化し、これによりヒータ抵抗値R H が目標** 抵抗値RTAR に等しくなるようにプリッラ回路 の印加電圧が制御される。なお、可変低抗器27 の代わりに抵抗24に並列に抵抗及びオンオフス イッチの直列回路を接続して目標抵抗値RTAR に応じてオンオフスイッチをオン又はオフするよ

応じた印加電圧指令を駆動回路16に対して発生 する(ステップ56)。△R≧0のときには駆動 回路16からヒータ10a.10b及び抵抗11 からなる直列回路への印加電圧を低下させ、AR <0のときには印加電圧を上昇させるように印加 電圧指令が発生される。駆動回路16は印加電圧 指令に応じてヒータ10a,10b及び抵抗11 からなる直列回路への印加港圧を上昇又は減少さ せる。かかる直列回路への印加領圧が上昇すると ヒータの発熱温度が上昇し、その結果、ヒータ派 抗領 Ru が 塡加する。 また直列回路への印加電圧 が低下するとヒータの発熱温度が低下し、その結 果、ヒータ抵抗値RH が減少する。すなわち、ヒ **− 夕抵抗値Rμ が目標抵抗値RTAR に等しくな** るようにかかる顔列回路への印加電圧が制器され

第8因は本発明の他の実施例を示している。こ のヒータ温度制即装置においては、ヒータ10a. 10b及び抵抗11からなる磁列回路に並列に抵 抗23,24からなる直列回路が接続されてプリ

うにしても良い。

上記した各変施例においては、検出した排気ガ ス温度及び排気ガス流型に応じて目標抵抗値Rェ AR を設定し、ヒータ抵抗値RH が目標抵抗値R TAR に等しくなるようにヒータ10a.10b に電流を供給したが、検出した排気ガス温度のみ に応じて目標抵抗額RTARを設定し、ヒータ低 抗値RH が目標抵抗値RTAR に等しくなるよう にヒータ10a.10bに衛圧を供給しても腹索 肅政検出案子の温度を適温に良好に朝御すること ができる。

発明の効果

以上の如く、本発明の融素徹底センサのヒータ 楹収制御装置においては、排気ガス温度に応じて 目標抵抗値を設定し、ヒータ転抗値が目標抵抗値 に称しくなるようにヒータに徹圧を印加するので、 排気ガス温度が変化しても機累温度検出素子を目 機温度に良好に制御することができる。また俳気 ガスね度と共に排気ガス旋角に応じて目標抵抗血 を設定し、ヒータ抵抗値が目標低抗値に等しくな

特開平1-172745 (6)

るようにヒータに電圧を印加すれば、 酸素濃度校 出案子を目標温度により良好に 制御することがで きる。よって、酸素濃度検出精度の悪化及び素子 の劣化を防止することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はヒータ抵抗値と酸素濃度検出素子協度との関係を示す図、第2図はヒータ位置と数認識度検出を示す図、第3図ははヒータ位置と数素濃度検出素子協度との関係を示す図を開発といると、第4回の数によるヒータは固体を示す図、第5図は本発明によるとは第5図のが変を示す図、第5図は本発明によるとは第5図の接触や示す図がのである。

主要部分の符号の説明

1 … … 酸素イオン伝導性固体電解質材

2 … … 気体滞留室

4 … … 大気基準室

8 … … 酸 索 ポ ン プ 素 子

9 … … 简他杂子

11……電路検出抵抗

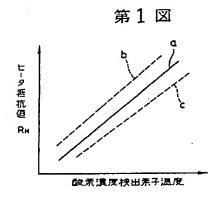
13……絶対圧センサ

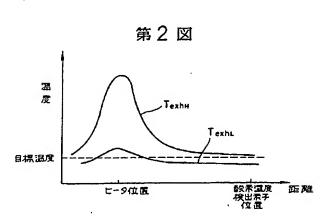
1 4 …… 排気温センサ

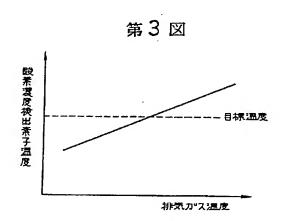
1 7 … … クランク角センサ

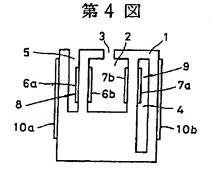
19……カウンタ

出順人 本田技研工集株式会社 代理人 弁理士 慈村元彦

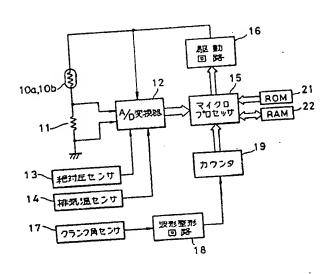


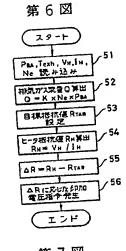






第5図





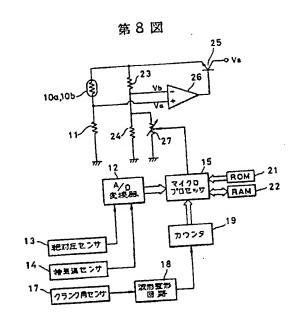
第 7 図

「G (Qn) Qn-i)---->Qt)

「G (Qn) Qn-i)---->Qt)

「G (Qn) Qn-i)---->Qt)

「G (Qn) Qn-i)---->Qt)



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第1区分

[発行日] 平成6年(1994)6月24日

【公開番号】特開平1-172745 【公開日】平成1年(1989)7月7日 [年通号数]公開特許公報1-1728 [出願番号] 特願昭62-332841 【国際特許分類第5版】

GO1N 27/41 27/409 27/419

[FI]

GO1N 27/46 325 Q 7235-2J

327 Q 7363-2J

B 7363-2J 27/58

手続補正替

6月 28日

特許庁長官 殴

1. 事件の表示 昭和62年研許四票332841号



3. 補正をする者

東京都港区内青山二丁目1番1号(532)本田技研工媒株式会社川 本 信 彦

4. ft DD A

5. 裾正命令の日付

8. 補正により増加する発明の数



8. 補正の内容

- (1) 特許請求の範囲を別紙の如く補正する。
- (2) 明細書第5頁第17行の「排気ガス温度」
- を「排気系温度」に訂正する。
- (3) 明細書第5頁第18行の「排気ガス温度」 を「排気系温度」に訂正する。
- (4) 明細書第6頁第4行の「排気ガス温度」を 「排気系温度」に訂正する。
- (5) 明細書第6頁第8行の「排気ガス温度」を 「排気系温度」に訂正する。
- (6) 明細書第14頁第14行の「排気ガス温度」 を「排気ガス温度等の排気系温度」に訂正する。
- (7) 明細書第14頁第17行の「排気ガス温度」 を「排気系温度」に訂正する。
- (8) 明細書第14頁第18行~第19行の「排 気ガス温度」を「排気系温度」に訂正する。

〔刮紙〕

. 2. 特許請求の範囲

(1) 内燃エンジンの排気系に设けられ排気ガス中の酸梁濃度に応じた出力を発生する酸素濃度検出素子を加熱する電熱と一夕を有する酸素濃度を検出する温度検出手段と、排気系温度を検出する温度検出手段と、検出された排気系温度に応じた目標ヒータ抵抗値を設定する設定手段と、前記ヒータの抵抗値が目標ヒータ抵抗値に等しくなるように前記ヒータに電圧を印加する電圧印加手段とからなることを特徴とするヒータ温度制御装置。

(2) 内燃エンジンの排気系に設けられ排気ガス中の酸素濃度に応じた出力を発生する酸素濃度検 出来子及び核酸素濃度検出素子を加熱する電熱 ヒータを有する酸素濃度センサのヒータ温度制御装置であって、排気基温度を検出する温度検出手段と、エンジンの排気ガス流量を検出する流量検出手段と、検出された排気蒸温度及び排気ガス流量に応じた目標ヒータ抵抗値を設定する設定手段と、 前記ヒータの抵抗値が目標ヒータ抵抗値に等しく なるように前記ヒータに軽圧を印加する電流供給 手段とからなることを特徴とするヒータ温度制御 装置。 」